500 kHz,6 ns 高重复频率电光腔倒空 Nd:YVO₄激光器

石朝辉1,2 刘学松1,2 黄玉涛1 闫 莹1 余 锦1 椪仲维1

(¹中国科学院光电研究院,北京 100080 ²北京国科世纪激光技术有限公司,北京 102211

摘要 报道了一种基于电光腔倒空技术的高重复频率、短脉冲 Nd: YVO, 激光器。该激光器以 880 nm 连续波激光 二极管作为端面抽运源,采用 BBO 晶体组成的普克尔盒作为电光 Q 开关。通过优化谐振腔,提高了激光器热稳定 性和模式匹配效率。在 30 W的抽运功率下,获得了脉冲重复频率最高为 500 kHz,脉冲宽度为 6 ns,平均功率为 10 W的 1064 nm 稳定基横模脉冲激光输出。

关键词 激光技术;电光腔倒空;高重复频率;880 nm 抽运 **中图分类号** TN248.1 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL201441.1002006

500 kHz, 6 ns High Repetition-Rate Electro-Optical Cavity **Dumped Nd: YVO₄ Laser**

Shi Zhaohui^{1,2} Liu Xuesong^{1,2} Huang Yutao¹ Yan Ying¹ Yu Jin¹ Fan Zhongwei¹ 1 Academy of Opto-Electronics , Chinese Academy of Science , Beijing 100080 , China $_{
m N}$ ² Beijing GK Laser Technology Co., Ltd, Beijing 102211, China

Abstract A high repetition-rate, short-pulse Nd: YVO4 laser based on electro-optical cavity-dumped technology is reported. This laser, end-pumped by a continuous-wave 880 nm laser diode, employs a Pockels cell made up of BBO crystal as the electro-optical Q switch. The laser resonant cavity is optimized to improve its dynamically thermal stability and the mode-matching efficiency. When the pump power is 30 W, stable 1064 nm fundamental-mode laser pulses with the maximum repetition rate of 500 kHz, pulse width of 6 ns and average power of 10 W can be achieved. Key words laser technology; electro-optical cavity-dumped; high-repetition rate; 880 nm pumping OCIS codes 140.3390; 140.3480; 140.3540; 140.3530; 140.3580

引 言 1

纳秒激光器结构相对简单,成本适中,可靠性 高,广泛应用于激光加工、激光打标、激光测距等领 域,窄脉宽、高峰值功率和高重复频率是这个领域的 发展趋势[1-5]。长久以来,纳秒级激光主要通过周 期性改变激光器谐振腔损耗,即调Q技术实现。调 Q激光器以工作物质的粒子数反转储存能量,激光 脉冲宽度依赖于激光增益、脉冲重复频率及输出耦 合比等因素。调 Q 激光器可获得的重复频率受限 于激光腔内光场的有限建立时间和重新抽运到反转 粒子数所需的时间,重复频率提高意味着单个调Q 脉冲所能获得的增益减小,这就会增加调Q脉冲的 建立时间进而增大脉冲宽度。因此,一般的调 Q 技 术很难在高脉冲重复频率下同时获得较窄的激光脉 冲宽度。典型的调 Q 激光器的脉宽一般为几十纳 秒或上百纳秒^[5],而且随着脉冲重复频率的提高,调 Q 激光器的脉宽通常会明显变宽。虽然用调 Q 技术 也能产生纳秒级甚至亚纳秒级的短脉冲,但这需要

基金项目: 国家重大科学仪器设备开发专项(2011YQ120024)、北京市科委科技新星计划(xx2012084)

收稿日期: 2014-03-27; 收到修改稿日期: 2014-06-03

作者简介:石朝辉(1980-),男,博士,高级工程师,主要从事全固态激光技术方面的研究。

很短的谐振腔和很高的激光增益,就需要激光晶体 上的基横模光斑和抽运光斑都很小,限制了抽运功 率,所以这种短脉冲调Q激光器的输出功率或单脉 冲能量都相对较低^[6]。

相比之下,腔倒空技术是一种能有效产生短脉 冲、高重复频率激光的特殊调 Q 技术。不同于一般 的调Q激光器,腔倒空激光器的储能单元是谐振 腔,它所产生的脉冲宽度只依赖于谐振腔腔长和Q 开关速度,与激光介质的增益特性及重复频率无关。 理论上,只要Q开关的反应速度足够快,从腔内倒 出的激光脉冲宽度就等于激光在腔内的往返渡越时 间。而且,通过控制激光脉冲倒空前在腔内的往返 振荡次数使其获得充分的放大,腔倒空激光器可产 生比普通调 Q 激光器高得多的重复频率。早在 20世纪70年代,人们就用声光调制器作为Q开关 实现了重复频率高达兆赫兹量级的腔倒空激光 器[7-10]。但是,受限于声速和通光截面积,声光调 制器反应速度较慢,这导致声光腔倒空激光器的脉 冲宽度在百纳秒量级。随着反应时间只有几个纳秒 的电光 Q 开关技术的成熟,现在人们更多使用电光 腔倒空技术同时获得短脉宽、高重复频率的激光脉 冲[11-13]。在过去的报道中,纳秒电光腔倒空激光器 的重复频率都在 200 kHz 以下。2006 年, McDonagh 等^[12]报道了一种使用高功率 888 nm 半 导体激光器抽运 Nd: YVO4 晶体, BBO 晶体作为电 光Q开关的腔倒空激光器,获得了6 ns 脉宽, 100 kHz的重复频率。2011 年,于欣等^[13] 报道了一 种使用 879 nm 半导体激光器抽运键合 Nd:GdVO4

晶体,RTP 晶体作为电光 Q 开关的腔倒空激光器, 获得了 3.8 ns 脉宽,100 kHz 的重复频率。

本文报道了一种高重复频率、短脉冲电光腔倒 空 Nd:YVO4激光器。该激光器采用连续波 880 nm 激光二极管端面直接抽运方式,降低热效应的同时 保证了高光束质量的基横模激光振荡。通过合理地 设置谐振腔型,该激光器具有高的热稳定性和模式 匹配效率。最终,在 30 W 抽运功率下,实现了最高 脉冲重复频率达 500 kHz 的稳定脉冲激光输出,平 均功率为 10 W,脉冲宽度为 6 ns。

2 实验装置及原理

电光腔倒空激光器的常用腔型主要有线型腔和 V形腔两种。前者腔内振荡光是p偏振光,s偏振 光从偏振片反射输出;后者腔内振荡光是s光,p偏 振光从偏振片透射输出。对于实际的偏振片,不仅 s偏振光的反射损耗要小于p光的透射损耗,而且s 偏振光的偏振度要大于p光的偏振度。所以使用V 形腔可以获得更小的腔内插入损耗和偏振度更高的 线偏振光。该激光器的实验装置如图1所示,腔长 约为700 mm。从本质上,它与V形腔结构的工作 原理相同:s偏振光在腔内振荡,p偏振光从薄膜偏 振片 TFP1透射输出,但不同于一般V形腔的是增 加了一个薄膜偏振片 TFP2 用于反射腔内振荡光。 这样一方面可以避免不规则腔型,使激光器结构更 紧凑,体积更小,另一方面可以进一步提高偏振度, 提高放大效率。





Fig. 1 Schematic diagram of the electro-optical cavity-dumped laser with short pulses and high-repetition rate

在激光器中,抽运源是中心波长为 880 nm、最 大输出功率为 30 W 的连续波(CW)激光二极管 (LD)模块。与常用的 808 nm 抽运波长相比,采用 880 nm 波长可以把基态 Nd³⁺直接抽运到激光上能 级⁴F_{3/2},没有 Nd³⁺ 从抽运带⁴F_{5/2}能级无辐射跃迁 到⁴F_{3/2}能级的过程,降低了量子亏损带来的能量损 失,使发热比重减少25%。这不仅能提高激光的转 化效率,还能减弱激光晶体的热透镜效应,降低晶体 端面因温度过高、应力过大带来的断裂风险^[14]。抽 运光经芯径为400μm、数值孔径(NA)为0.22的光 纤和放大倍率为1:2的扩束聚焦系统耦合到激光晶 体里,抽运光束腰直径为0.8 mm。增益介质位于 谐振腔光路的中心,采用 a 轴切割、0.5% 掺杂的 Nd:YVO4晶体,其尺寸为4 mm×4 mm×20 mm, 晶体前后表面都镀有 880 nm 和1064 nm增诱膜。 激光晶体用铟箔包裹后固定在紫铜水冷热沉中,冷 却水温为 25 ℃。Nd:YVO4晶体受激发射截面大, 上能级寿命短,非常有利于高重复频率激光运转。 采用端面抽运方式的好处一是便于热管理,二是易 于实现振荡光与抽运光的模式匹配,输出高光束质 量的激光。M1 和 M4 是 0° 凹面反射镜, 曲率半径 都是 600 mm, 内表面均镀有 1064 nm 高反 膜。 M2 和 M3 分别为 45°平面反射镜,内表面均镀有 1064 nm高反膜;另外,M3 前后表面还镀有 880 nm 高透膜。1/4 波片通过旋转可以调节腔内的偏振 态。普克尔盒(Pockels cell)采用 BBO 晶体,端面均 镀有 1064 nm 增透膜,通光口径为 2.5 mm。BBO 晶体作为电光 Q 开关的突出优点是插入损耗较小, 消光比高,抗光损伤阈值高,而且不像 RTP 等电光 晶体那样热效应明显,更适合高功率下使用;其不利 之处是由于电光系数小,需要较高的驱动电压。该 激光器中 BBO 晶体尺寸为 3 mm×3 mm×40 mm, 较大的晶体纵横比可以使电光 Q 开关的1/4波电压 降至2 kV 以下。实验所使用的高频高压电光驱动 的上升沿、下降沿时间都小于4ns,最高重复频率为 500 kHz.

在腔倒空的工作过程中,1/4 波片光轴与 s 偏 振及 p 偏振均呈 45°夹角。在 Q 开关不加电压的情 况下由偏振片反射的 s 偏振光两次通过 1/4 波片后 变为 p 偏振光经 TFP1 透射输出,此时输出耦合率 为 100%,谐振腔处于高损耗状态,无法形成激光振 荡,增益介质吸收抽运光以粒子数反转形式储存能 量。在某一时刻给 Q 开关加上 1/4 波电压后,Q 开 关相当于另一个 1/4 波片,s 偏振光两次通过 1/4 波片和 Q 开关后偏振态不发生改变,仍被 TFP1 反 调 Q 激光脉冲会在腔内快速建立并在腔内往复振 荡而被不断放大。在脉冲能量达到最大值时,突然 撤去 Q 开关上的电压,谐振腔输出耦合率再次快速 变为 100%,谐振腔内储存的激光能量在经历一次 腔内循环后就会全部倒出腔外,形成高峰值功率短 脉冲。如果 Q 开关的开门时间比往返渡越时间长, 则输出脉宽由关门时间决定。激光脉冲的重复频率 等于 Q 开关的加压频率。虽然在一定抽运功率下, 重复频率的增加会导致单程增益的减小,但可以通 过延长 Q 开关加压时间——增加脉冲在腔内循环 次数进行弥补。所以,腔倒空激光器的脉宽基本与 重复频率无关。

固体激光器设计需要考虑谐振腔的热稳定性和 抽运光与振荡光的模式匹配。在固体激光器中,增 益介质的热透镜效应使其可以近似为一个凸透镜, 其焦距反比于抽运功率。热透镜效应的存在不仅会 影响激光输出功率和光束质量,而且如果设计时不 加特殊处理,抽运功率的波动会引起输出激光功率 及激光光斑大小的波动,严重影响激光器的稳定性, 甚至使谐振腔变为非稳腔,无法形成激光振荡。动 态热稳腔的要求就是保证在一定的热透镜焦距变化 范围内,增益介质、输出耦合器及Q开关等关键器 件上的激光光斑变化足够小。另外,增益介质上的 模场光斑半径要略小于抽运光斑半径,即实现模式 匹配。模场光斑太小会引起高阶模振荡,劣化光束 质量;模场光斑太大,会使基横模模场边缘没有被充 分放大,减小输出功率。在该激光器中,在 30 W 抽 运功率注入下,热透镜焦距的计算值和测量值均在 500 mm 左右。图 2(a)和(b)是根据 ABCD 传输矩 阵法计算得到的激光晶体、TFP1 表面模场光斑大 小随热透镜焦距的变化。可以看到,热透镜焦距在 400~800 mm 的变化范围内,这两个关键器件上的 模场光斑变化只有3%和8%,这就保证了激光器的



图 2 增益介质和 TFP1 上的模场光斑半径随热透镜焦距的变化

Fig. 2 Variations in mode spot-radius on the laser gain medium and TFP1 with thermal focal length

图 2(a)可以看出,激光晶体上的模场光斑半径在 0.32 μm左右,与抽运光斑束腰半径 0.4 μm 的比值 接近 0.8:1,可以实现基横模光斑与抽运光斑的良 好模式匹配。

3 实验结果与讨论

首先验证了这台激光器的连续出光能力。激光器在一定抽运功率下的最大输出功率与输出耦合比相关,通过旋转 1/4 波片可以方便地实现 TFP1 输出耦合比 T 的连续可调,

 $T(\alpha) = \sin^2(2\alpha),$

式中 *a* 为 1/4 波片光轴相对于零延迟点的夹角。在 30 W 抽运功率下,激光振荡产生时 Nd:YVO₄ 晶体 吸收的抽运功率大于 28 W。如果腔内不插入普克 尔盒,激光器最大输出功率可达 15 W,光-光转化效 率大于 50%,这主要得益于 880 nm 抽运波长降低 了激光跃迁的量子缺陷。如果腔内插入普克尔盒, 最大输出功率降至 12 W,一方面是因为普克尔盒通 光口径较小会引起较大的插入损耗,另一方面 BBO 晶体较长增加了其对准的调试难度。

当各器件调至最佳状态后,旋转 1/4 波片使谐振腔处于高损耗状态,此时没有激光从 TFP1 输出。 将普克尔盒装入谐振腔内,加上高压驱动信号并调 节普克尔盒的方向使激光器工作在腔倒空状态。用 高速硅光电探头(DET10A, Thorlabs Inc.)接收功 率计表面的散射光并连接至采样速率为 2.5 Gb/s 的数字示波器(DPO4104, Tektronix Inc.)上探测光脉冲信号并测量脉冲宽度。

可以看到,光脉冲序列的重复频率在200~ 500 kHz变化的过程当中,在 200 kHz 下激光脉冲 宽度最窄为 4.936 ns, 在 500 kHz 下脉冲宽度最宽 为 6.352 ns,考虑到电光驱动器参数变化及测量误 差等因素的影响,可以认为激光脉冲宽度基本等于 光波在激光谐振腔内往返的渡越时间(考虑晶体的 折射率),与前述内容一致。但随着重复频率的增 大,单程激光增益逐渐减小,此时要通过增加光脉冲 在腔内的往返振荡次数使其在倒空前能从增益介质 提取更多的能量从而提高输出功率。这样在 200~ 500 kHz 重复频率变化过程中,在不同的脉冲重复 频率下分别优化脉冲的往返振荡次数以后,激光平 均输出功率一直保持在 10 W 左右。图 3(a)~(h) 分别是 200~500 kHz不同重复频率下的稳定腔倒 空输出脉冲序列轨迹与单脉冲波形,脉冲-脉冲能量 不稳定度小于2%。此时用光束轮廓质量分析仪 (Beamview, Coherent Inc.)测得的远场激光光斑如 图 4 所示,光斑圆度大于 95%, x-y 方向上光强分布 的高斯拟合系数分别为 0.97 和 0.98,可以判断此 时为高质量基横模高斯光束振荡。良好的光束质量 一方面依赖于抽运光和振荡光的模式匹配,另一方 面也得益于普克尔盒的小孔径光阑的限模作用。



图 3 重复频率下腔倒空输出脉冲序列和单脉冲波形。(a)~(d)重复频率分别为 200、300、400、500 kHz 时的输出脉冲序列; (e)~(h)重复频率分别为 200、300、400、500 kHz 时的单脉冲波形

Fig. 3 Oscilloscope traces of (a)~(d) the pulse trains 200, 300, 400, 500 kHz respectively and (e)~(h) the single pulse shape at the repetition rate of 200, 300, 400, 500 kHz respectively

在实验中发现每个重复频率对应着一个光脉冲 在腔内的往返振荡次数的最佳值。小于这一最佳 值,平均输出功率达不到最大值;超过这一最佳值, 起初表现为平均输出功率下降,接着出现腔倒空输 出脉冲峰值功率变得不稳定。而且随着重复频率的降低,这一现象更加明显。在 200 kHz 重复频率下,如果脉冲腔内往返次数设为 25 次,此时的腔倒 空输出脉冲序列如图 5(a)所示,可以看出各脉冲幅



图 4 腔倒空输出远场激光光斑分布 Fig. 4 Far-fieldlaser beam profile of the cavity-dumped output

度不再一致;此时的单个脉冲波形如图 5(b)所示, 峰值出现明显的抖动,这一现象与再生放大器"倍周 期分叉"效应的动力学原理类似^[15-16]。可以解释为 在高重复频率下,腔倒空脉冲的时间间隔短于增益 介质的上能级寿命(Nd:YVO4:100μs),抽运没有



足够的时间使每个脉冲增益恢复到稳定值,破坏了 放大过程所消耗的反转粒子数和抽运阶段增加的反 转粒子数之间的平衡性,致使相邻脉冲之间的放大 过程相互影响。例如:第一个调Q脉冲在腔内循环 放大,不断从增益介质中提取能量;当循环次数超过 某一值时,过高的脉冲能量导致本次放大结束时的 增益和腔倒空后第二个调Q脉冲产生时的初始增 益太小,即使循环相同次数,第二个脉冲倒空时提取 的能量也很小,放大器没有饱和;不过这为第三个调 Q脉冲提供了大的初始增益,所以第三个脉冲可提 取的能量又变大,这一过程不断循环往复造成了腔 倒空脉冲峰值功率在多个值之间跳动。所以,对于 高重复频率腔倒空激光器,控制激光脉冲在腔内往 返振荡次数是获得高功率和高脉冲稳定性激光输出 的关键环节之一。



图 5 在 200 kHz 重复频率下过多腔内往返次数导致 (a) 不等高脉冲序列; (b) 单脉冲峰值抖动波形 Fig. 5 At 200 kHz repetition rate, over intra-cavity round-trip number results in (a) non-uniform pulse train and (b) peak-jittering pulse shape

4 结 论

报道了一种 880 nm 连续波端面抽运的高重复 频率、窄脉宽电光腔倒空 Nd:YVO4 激光器。在 30 W抽运功率下,可产生重复频率最高为500 kHz, 脉宽为 6 ns,平均输出功率为 10 W 的高光束质量 基横模激光脉冲输出。通过优化谐振腔型设计,可 以使该激光器具有良好的热稳定性和模式匹配效 率。指出高重复频率腔倒空激光器中,脉冲在腔内 的往返振荡次数不仅影响激光输出功率,而且对输 出脉冲的稳定性有显著影响。

参考文献

- 1 Y F Chen, Y P Lan. Comparison between *c*-cut and *a*-cut Nd: YVO₄ lasers passively *Q*-switched with a Cr⁴⁺ : YAG saturable absorber[J]. Appl Phys B, 2002, 74(4-5); 415-418.
 2 Y F Ma, X Yu, X D Li. Improved performance of
- acoustooptically Q-switched Nd : GdVO₄ laser by using the planoconvex cavity[J]. Laser Phy, 2008, 18(12): 1505-1507.
- 3 Zhu Xiaolei, Tang Hao, Li Xiaoli, *et al.*. Recent progresses of LD pumped solid state lasers with high repetition rate electrooptic *Q*-switch[J]. Chinese J Laser, 2009, 36(7): 1654-1659.

朱小磊,唐 吴,李小莉,等. 高重复频率电光调 Q 全固态激光器研究进展[J]. 中国激光, 2009, 36(7): 1654-1659.

4 Liu Rui, Yu Yongji, Chen Xinyu, et al.. 150 kHz Q-switched adhesive-free bond composite Nd: YVO₄/Nd:GDVO₄ laser[J]. Chinese J Lasers, 39(6): 0602001.

刘 瑞, 于永吉, 陈薪羽, 等. 150 kHz 生长型复合 Nd: YVO₄/ Nd: GdVO₄ 电光调 Q 激光器[J]. 中国激光, 2012, 39(6): 0602001.

- 5 Yan Ying, Zhang Hengli, Li Jing, et al.. LD pumped accoustic-optic Q-switched Nd: YVO4 slab laser[J]. Chinese J Lasers, 2010, 37(5): 1162-1165.
 闫 莹,张恒利,李 静,等.激光二极管抽运声光调QNd: YVO4板条激光器[J]. 中国激光, 2010, 37(5): 1162-1165.
- 6 Xia Yin, Junqing Meng, Jifeng Zu, et al.. Semiconductor saturable-absorber mirror passively Q-switched Yb : YAG microchip laser[J]. Chin Opt Lett, 2013, 11(8): 081402.
- 7 J M Moran. Calculation of the minimum repetition rate of a cavity-dumped four-level laser[J]. J Quantum Electron IEEE, 1976, 12(10): 639-644.
- 8 Herman A Kruegle, Lothar Klein. High peak power output, high PRF by cavity dumping a Nd:YAG laser[J]. App Opt, 1976, 15(2): 466-471.
- 9 P G Konvisar, A A Fomichev. Optimization and stability of a continuously pumped YAG: Nd³⁺ laser with strong intracavity modulation[J]. Sov J Quantum Electron, 1980, 11(6): 749-759.
- 10 Zeng Qinyong, Wan Yong, Niu Ruihua, et al.. Research of

laser-diode-pumped high repetition rate cavity dumping Nd:YAG laser[J]. Laser & Infrared, 2006, 36(7): 551-554.

曾钦勇,万 勇,牛瑞华,等. LD 泵浦高重频腔倒空 Nd:YAG 激光输出研究[J]. 激光与红外,2006,36(7):551-554.

11 Li Li, Fan Zhongwei, Yu Jin, *et al.*. Experimental research on 12. 5 μJ electro-optical cavity-dumped mode-locked picosecond laser[J]. Laser & Optoelectronics Prosgress, 2013, 50(7): 071403.

李 丽, 樊仲维, 余 锦, 等. 12.5 μJ 电光腔倒空锁模皮秒激光 器的实验研究[J]. 激光与光电子学进展, 2013, 50(7): 071403.

- 12 Louis McDonagh, Richard Wallenstein, Ralf Knappe. 47 W, 6 ns constant pulse duration, high repetition-rate cavity-dumped Q-switched TEM00Nd: YVO₄ oscillator[J]. Opt Lett, 2006, 31 (22): 3303-3305.
- 13 X Yu, C Wang, Y F Ma, *et al.*. Performance improvement of high repetition rate electro-opticalcavity-dumped Nd:GdVO₄ laser

[J]. Appl Phys B, 2012, 106: 309-313.

- 14 Peng Zhu, Daijun Li, Peixin Hu, et al.. High efficiency 165 W near-diffraction-limited Nd : YVO₄ slab oscillator pumped at 880 nm[J]. Opt Lett, 2008, 33(17): 1930-1932.
- 15 Jochen Dörring, Alexander Killi, Uwe Morgner. Period doubling and deterministic chaos in continuously pumped regenerative amplifiers[J]. Opt Express, 2004, 12(8): 1759-1768.
- 16 Chen Meng, Chang Liang, Yang Chao, et al.. 100 kHz Nd: YVO₄ picosecond regenearative amplifier end-pumped by 914 nm laser diode [J]. Chinese J Lasers, 2013, 40 (6): 0602010.
 - 陈 檬,常 亮,杨 超,等. 914 nm LD 端面抽运 Nd: YVO₄ 100 kHz 皮秒再生放大器 [J]. 中国激光, 2013, 40(6): 0602010.

栏目编辑:胡 冰